

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1010061 A
EP 0667515 B1

[12] **STANDARD PATENT SPECIFICATION**
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98110820.8

[51] Int.Cl.⁶ G01L A61B

[22] Date of filing 提交日期
22.09.1998

[30] Priority 優先權

11.08.1993 JP 199821/93

31.01.1994 JP 10144/94

[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期

11.06.1999

EP Application No. & Date 歐洲專利申請編號及日期

EP 94922358.0 11.08.1994

EP Publication No. 歐洲專利發表編號

EP 0667515

Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的發表日期

03.06.1998

[86] International Application No. 國際申請編號

PCT/JP94/01328

[87] International Publication No. 國際申請發表編號

WO95/04919 (16.02.1995)

[73] Proprietor 專利所有人

SEIKO EPSON CORPORATION, 4-1, Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-08, Japan 精工愛普生株式會社, 日
本

[72] Inventor 發明人

AMANO, KAZUHIKO

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址

China Patent Agent (H.K.) Ltd., 22/FI., Great Eagle Centre, 23,
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

中國專利代理(香港)有限公司, 香港灣仔港灣道 23 號鷹君
中心 22 樓

[54] PRESSURE SENSOR, PRESSURE VIBRATION DETECTION APPARATUS USING THE SENSOR, AND PULSE WAVE
DETECTION APPARATUS 壓力傳感器, 采用此傳感器的壓力振動探測裝置, 及脈搏波探測裝置